

# Operación Física de los Diodos

Rev. 1.5

Curso Electrónica Fundamental

Fernando Silveira

Instituto de Ingeniería Eléctrica

# Parte I: Conceptos Básicos de Semiconductores

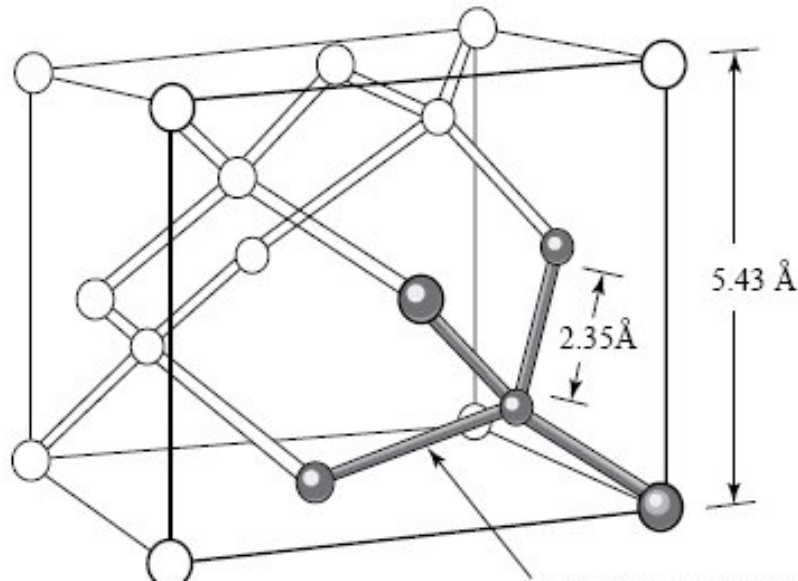
# Materiales desde el punto de vista de conducción de corriente eléctrica

---

- ◆ Conducción de corriente eléctrica => existencia de partículas cargadas ( **portadores** ) capaces de moverse libremente a través del medio => **portadores libres**
- ◆ Tres clases de materiales:
  - **Conductores** (Ej. Aluminio, Cobre, Plata): Los electrones de la últimas capas atómicas no están ligadas a un átomo, son “compartidos por todos” => pueden moverse libremente a través del cristal.
  - **Aislantes** (Ej. Diamante (carbono)): electrones firmemente ligados a los átomos => no hay portadores libres.
  - **Semiconductores** (Silicio (Si), Germanio (Ge), Arseniuro de Galio (GaAs)): Aislantes a baja temperatura, malos conductores a temperatura ambiente.

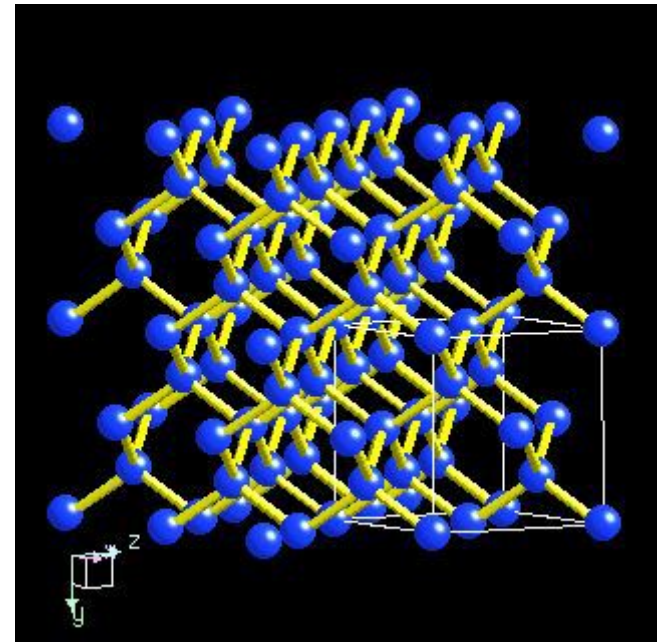
# Estructura del cristal de Si puro (Si intrínseco) (1)

- ◆ El Si tiene 4 electrones de valencia.
- ◆ En el cristal cada átomo se “engancha” con otros 4 átomos por medio de enlaces covalentes: Dos átomos comparten dos electrones (uno de cada uno) de su última capa (capa de valencia).

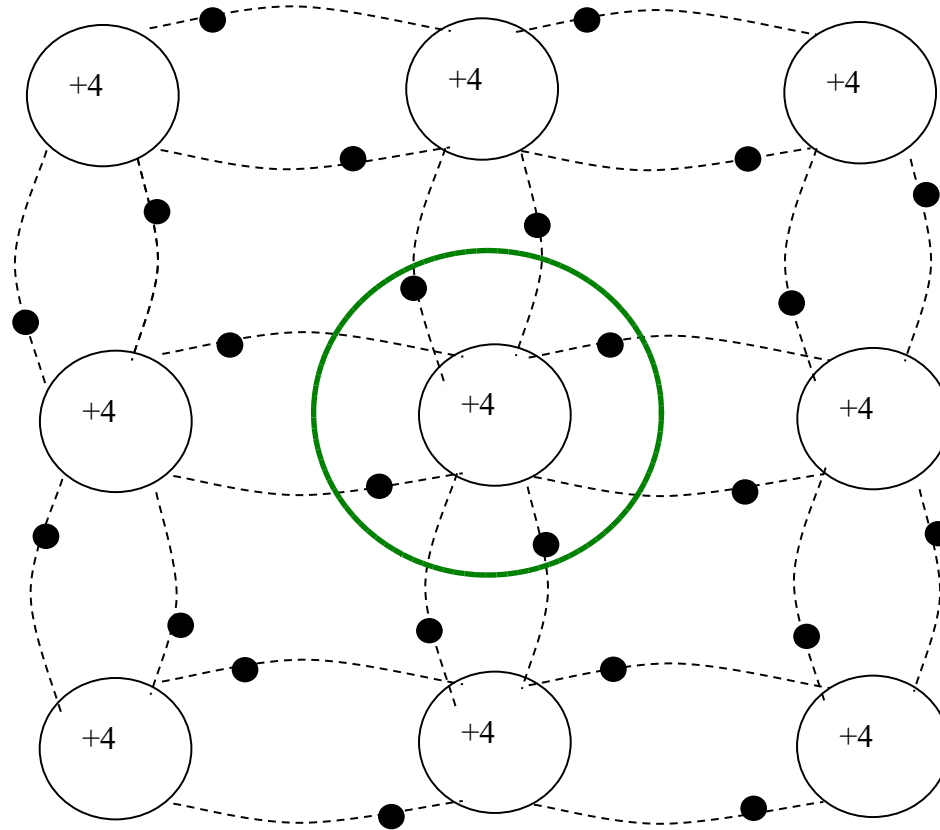


Enlace covalente

Figura tomada de curso EE105, Andreas Andreou

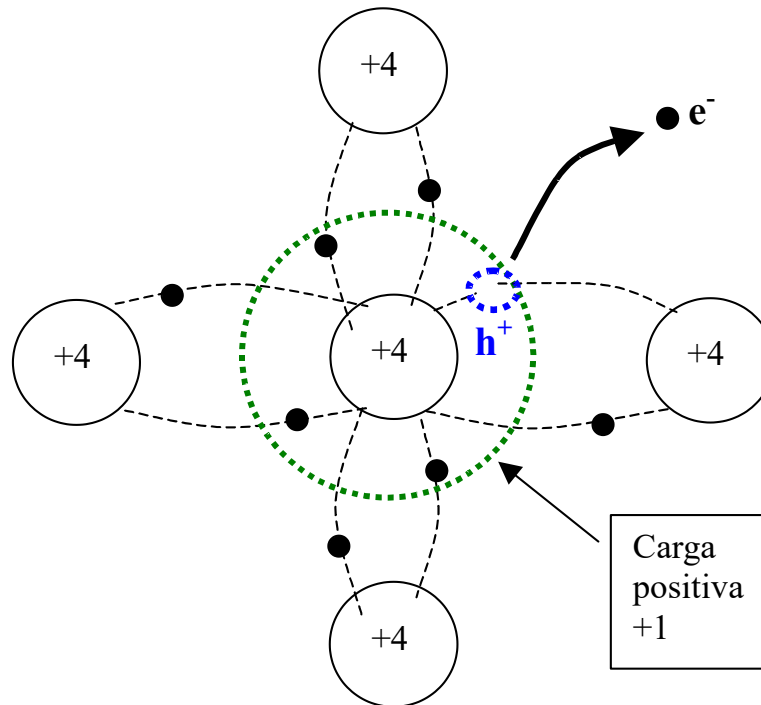


# Estructura del cristal de Si puro (Si intrínseco) (2)



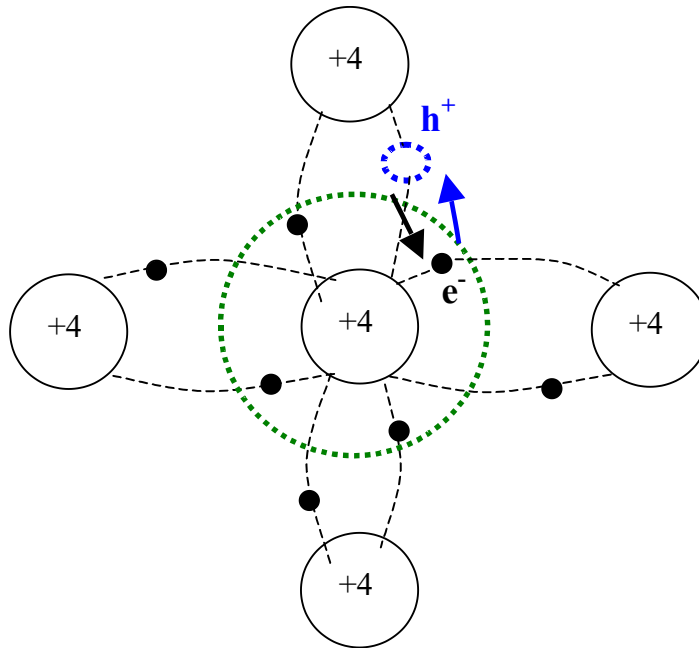
- ◆ Situación a baja temperatura: todos los electrones en enlaces covalentes => comportamiento como aislante.

# Generación térmica de par electrón hueco



- ◆ Se generan dos portadores libres: un electrón y un hueco (partícula ficticia con carga positiva +1).
- ◆ Muy pocos: a temperatura ambiente un par electrón hueco cada  $10^{12}$  átomos de Si

# Movimiento de los huecos



◆ En realidad movimiento de  $e^-$  entre enlaces covalentes, equivalente a movimiento de una partícula con carga positiva, el hueco, en sentido contrario

- ◆ Se le asigna al hueco una cierta masa, que responde a cómo se mueve y otras características
- ◆ Concepto de hueco permite tratar el fenómeno con herramientas de la física clásica

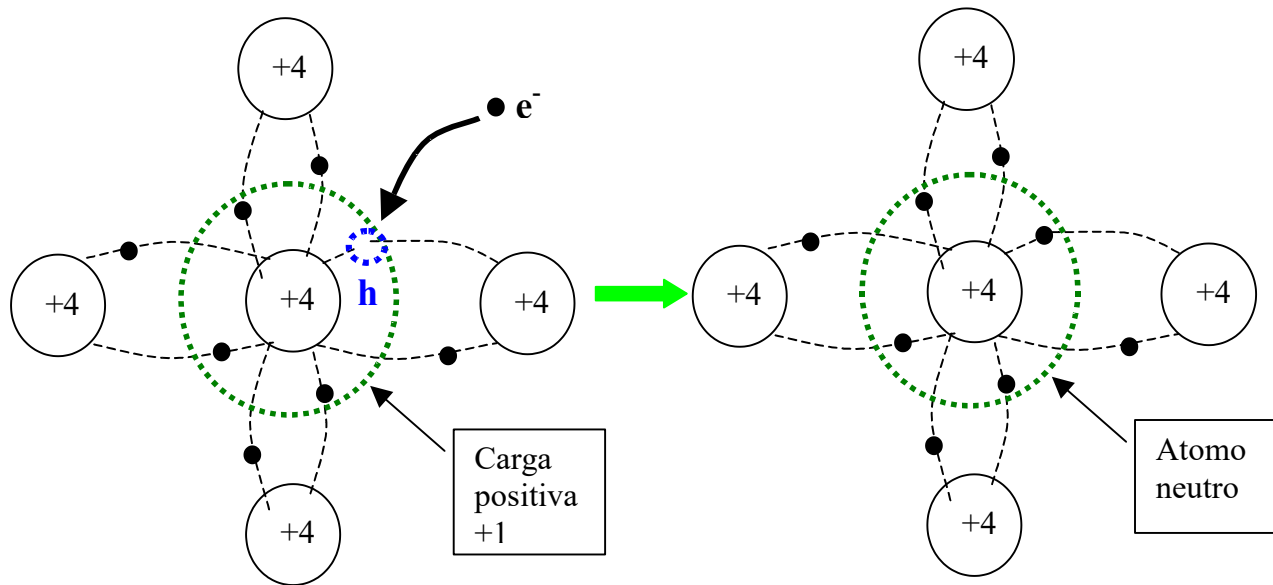
# Mecanismos de generación par electrón - hueco

---

- ◆ Térmico
- ◆ Impacto
  - Electrón acelerado
    - » De importancia para fenómenos de confiabilidad de componentes
  - Partículas radioactivas
    - » De importancia en aplicaciones espaciales
- ◆ Efecto fotoeléctrico
  - Fotón que impacta sobre enlace covalente
    - » Principio usado para la traducción de señales ópticas a eléctricas

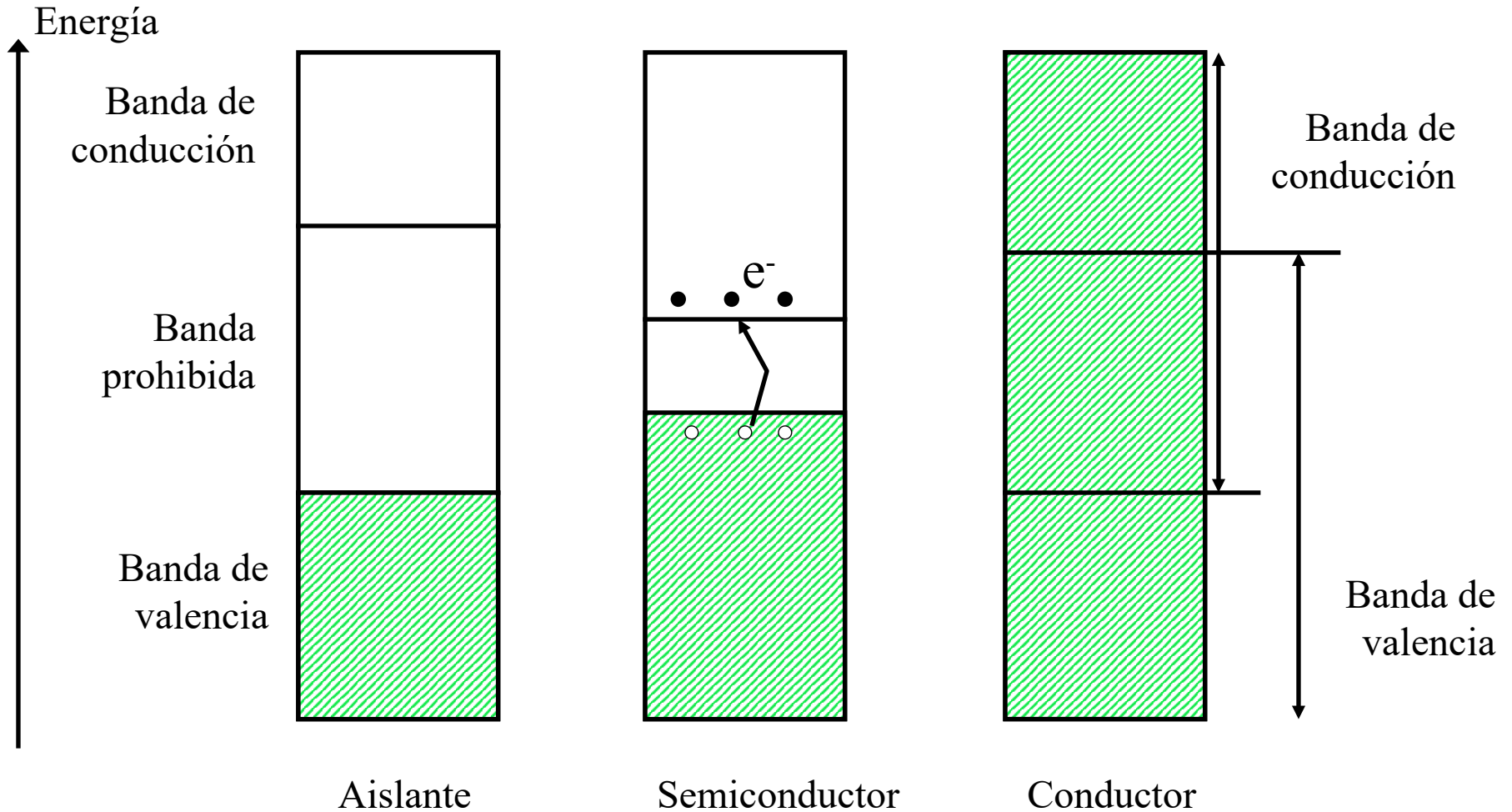


# Recombinación de par electrón hueco



- ◆ Mecanismo opuesto a la generación (libera energía)
- ◆ En algunos semiconductores se puede liberar como un fotón
  - Principio de los diodos emisores de luz (LEDs)

# Formulación alternativa: Diagramas de bandas de energía



# Si intrínseco y extrínseco

- ◆  $n$ : concentración de electrones libres ( $e^-$ /unidad de volumen)
- ◆  $p$ : concentración de huecos libres ( $h^+$ /unidad de volumen)
- ◆ Se generan siempre de a pares =

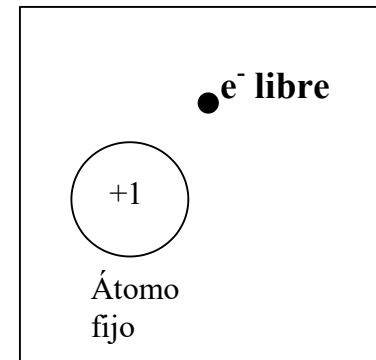
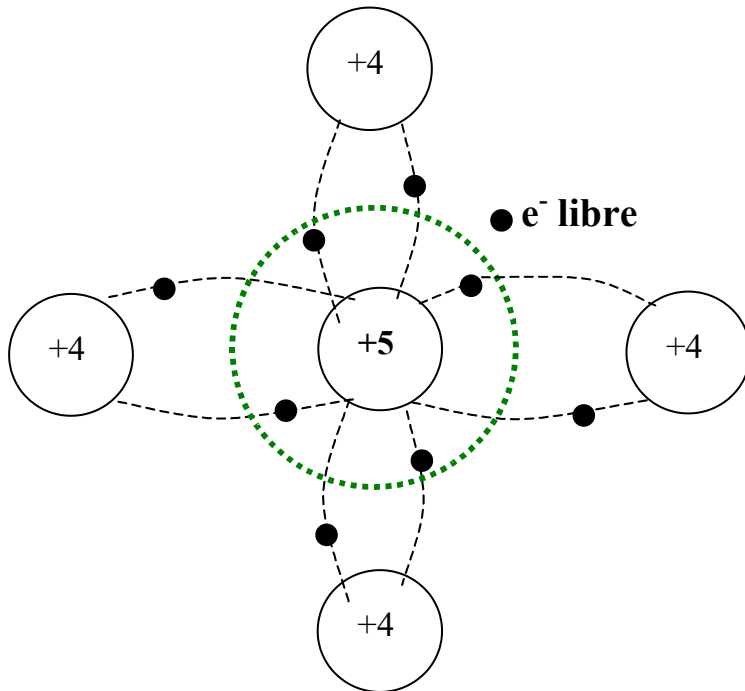
$$n = p = n_i(T)$$

- ◆  $n_i$ : concentración de electrones libres en Si intrínseco
  - Muy dependiente de la temperatura
  - Muy bajo a temperatura ambiente:  $0.0145 \mu\text{m}^{-3} \cong 15 \text{ e}^-/1000 \mu\text{m}^3$   
(átomos de Si:  $5 \cdot 10^{10}$  átomos/  $\mu\text{m}^3$ )

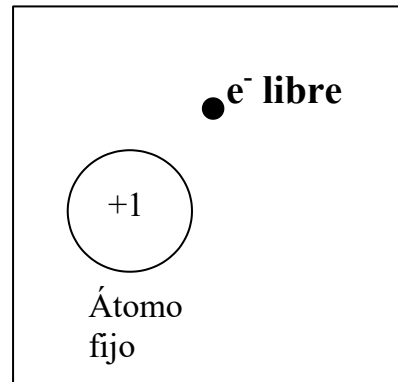
=> **Semiconductores “Dopados”**: semiconductor al que se agrega una pequeña proporción de otro elemento para aumentar número de  $e^-$  o de  $h^+$

# Silicio dopado con “donador” (1)

- ◆ Si se agrega elemento con 5 e<sup>-</sup> de valencia (ej. fósforo, arsénico o antimonio) => “dona” un electrón libre



# Silicio dopado con “donador” (2)

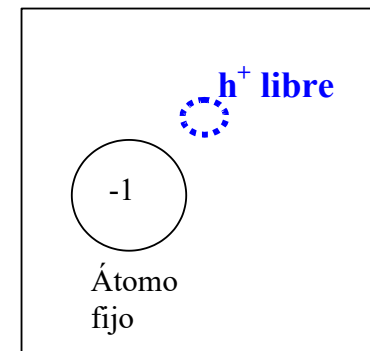
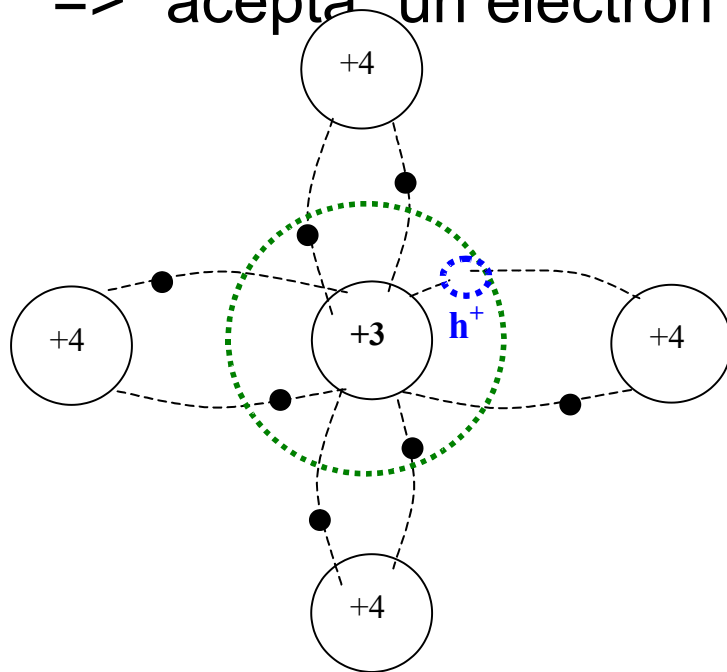


- ◆ Semiconductor tipo n:  
e<sup>-</sup>: portadores mayoritarios  
h<sup>+</sup> (generados térmicamente): portadores minoritarios
- ◆ Dopajes: 1/ 10<sup>12</sup> a 1/10<sup>8</sup> átomos de Si => el material sigue siendo silicio

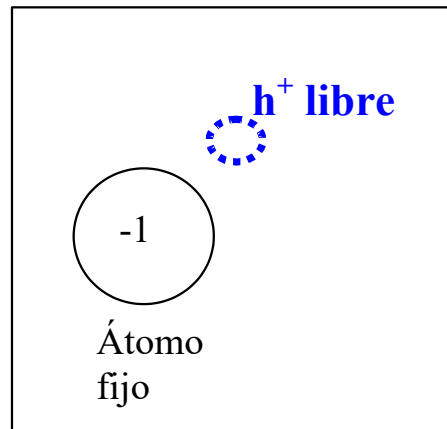
# Silicio dopado con “aceptor” (1)

- ◆ Si se agrega elemento con 3 e<sup>-</sup> de valencia (ej. boro, indio)

=> “acepta” un electrón libre => aporta un hueco

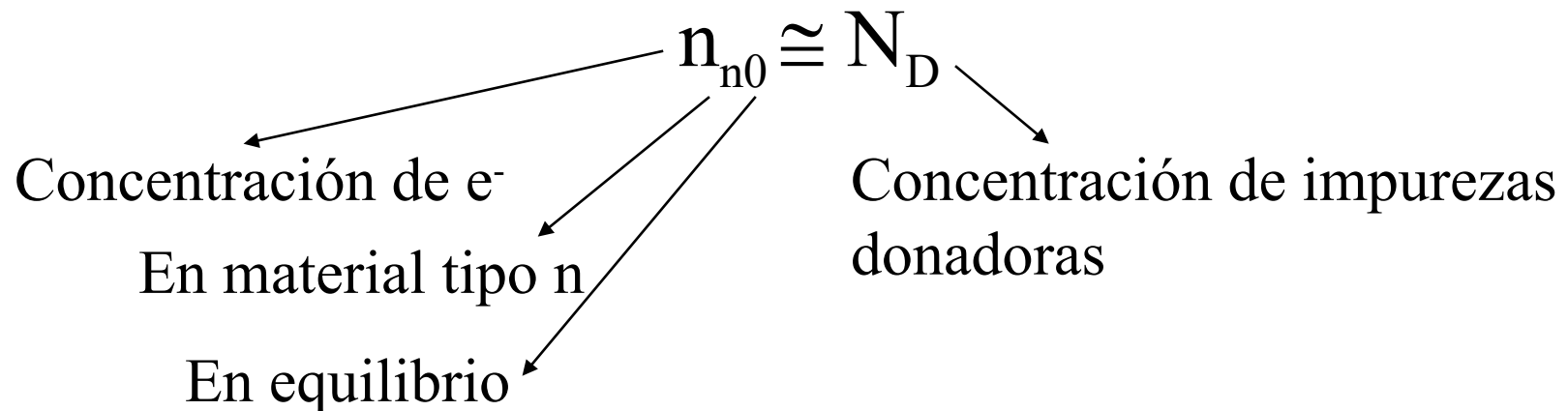


# Silicio dopado con “aceptor” (2)



- ◆ Semiconductor tipo p:  
h<sup>+</sup>: portadores mayoritarios  
e<sup>-</sup> (generados térmicamente): portadores minoritarios

# Si dopado tipo n, concentraciones



En equilibrio se cumple que:

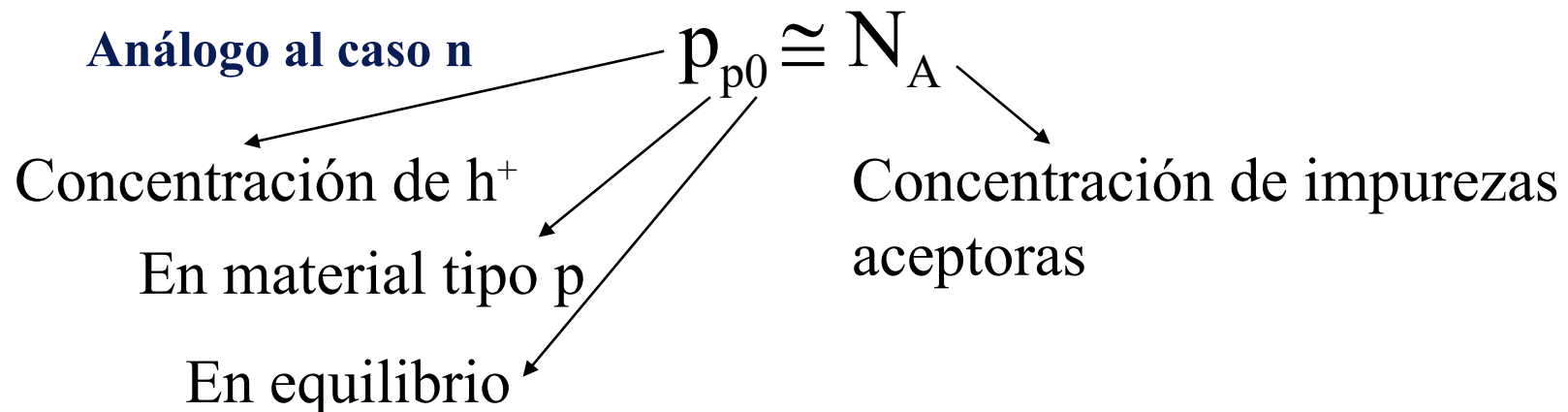
$$n_{n0} \cdot p_{n0} = n_i^2(T) \Rightarrow p_{n0} \cong \frac{n_i^2}{N_D} \ll n_i = p_i$$

$N_D \gg n_i$

- ◆ Es decir: debido a recombinación concentración de huecos en material tipo n es mucho menor aún que en Si intrínseco.
- ◆ De todos modos los portadores minoritarios van a importar.



# Si dopado tipo p, concentraciones



En equilibrio se cumple que:

$$n_{p0} \cdot p_{p0} = n_i^2(T) \Rightarrow n_{p0} \simeq \frac{n_i^2}{N_A} \ll n_i = p_i$$

$N_A \gg n_i$

- ◆ Es decir: debido a recombinación concentración de electrones en material tipo p es mucho menor aún que en Si intrínseco.

# Mecanismos de conducción de corriente en semiconductores: Arrastre (drift) y Difusión (1)

## Arrastre (Drift)

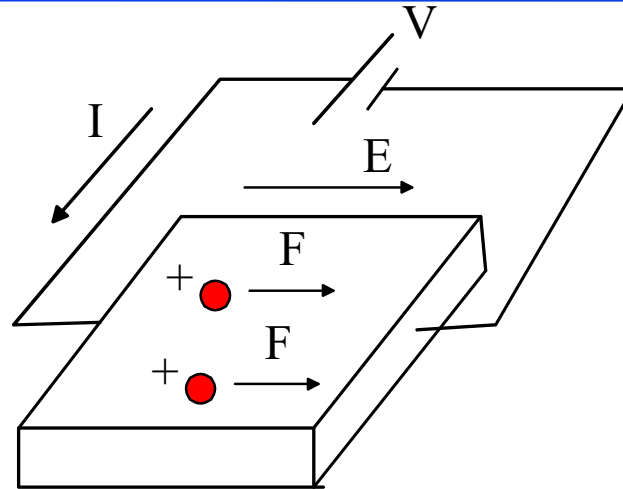
- $F = q \cdot E$

- velocidad media portadores =  $\mu \cdot E$ ,  $\mu$ : movilidad, sentido opuesto al campo si cargas negativas

- Silicio intrínseco: Huecos:  $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

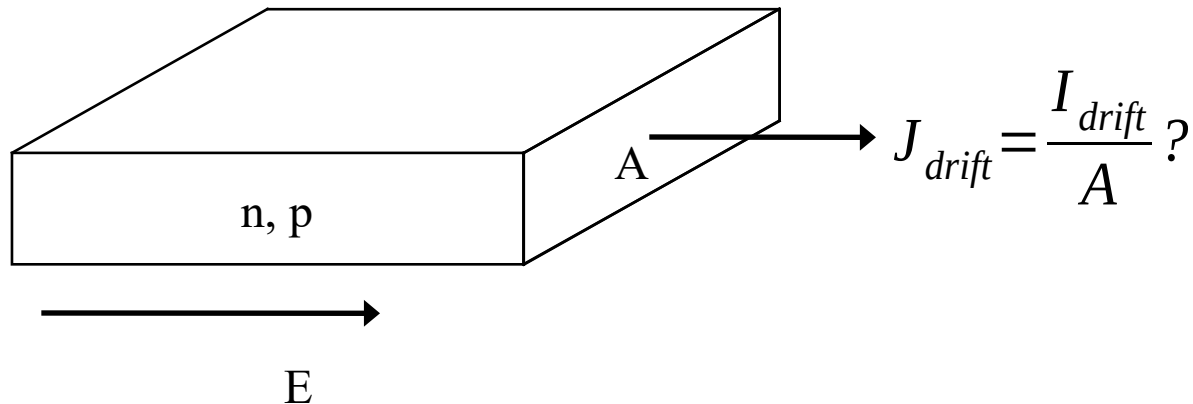
Electrones:  $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs} \Rightarrow \mu_n \approx 2.5\mu_p$

- La velocidad satura con campos altos (saturación de velocidad).



## Drift (2)

Dados: Campo eléctrico  $E$ , concentraciones  $n$  y  $p$ , y sección  $A$ :



Componente de huecos:  $I_{pdrift} = q \cdot p \cdot \underbrace{\mu_p \cdot E}_{v_{drift}} \cdot A$      $J_{pdrift} = q \cdot p \cdot \underbrace{\mu_p \cdot E}_{v_{drift}}$

Componente de electrones:  $I_{ndrift} = q \cdot n \cdot \underbrace{\mu_n \cdot E}_{v_{drift}} \cdot A$      $J_{ndrift} = q \cdot n \cdot \underbrace{\mu_n \cdot E}_{v_{drift}}$

Densidad de corriente total:  $J_{drift} = q \cdot (n\mu_n + p\mu_p) E$

# Difusión

- Debido a movimiento aleatorio portadores y gradiente de concentración

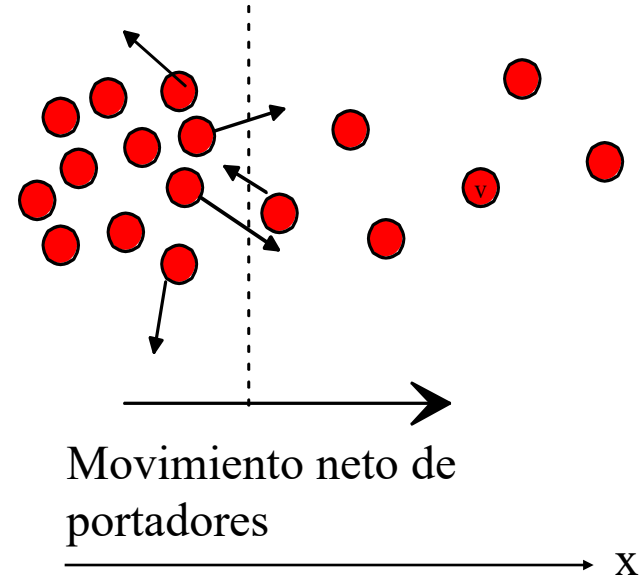
- I proporcional a gradiente de concentración, densidad de corriente por unidad de área perpendicular al eje x:

$$J_p = -q \cdot D_p \frac{dp}{dx} \quad J_n = q \cdot D_n \frac{dn}{dx}$$

$D_p, D_n$ : constantes de difusión

Relación de Einstein:

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = V_T = \frac{kT}{q}$$



# Repaso: Leyes Básicas de Electrostatica en una Dimensión

Magnitudes y constantes:

$\rho(x)$ : Densidad de carga por unidad de volumen en  $x$  ( $\text{C}/\text{m}^3$ )

$E(x)$ : Campo eléctrico en  $x$  ( $\text{V}/\text{m}$ ), positivo en la dirección de  $x$

$V(x)$ : Potencial eléctrico en  $x$  con respecto a una referencia arbitraria ( $\text{V}$ )

$\varepsilon$ : permitividad del material ( $\text{F}/\text{m}$ ) =  $k \cdot \varepsilon_0$ ,

$k$ : constante dieléctrica,

$\varepsilon_0$ : permitividad del vacío ( $8.854 \cdot 10^{-12}$   $\text{F}/\text{m}$ )

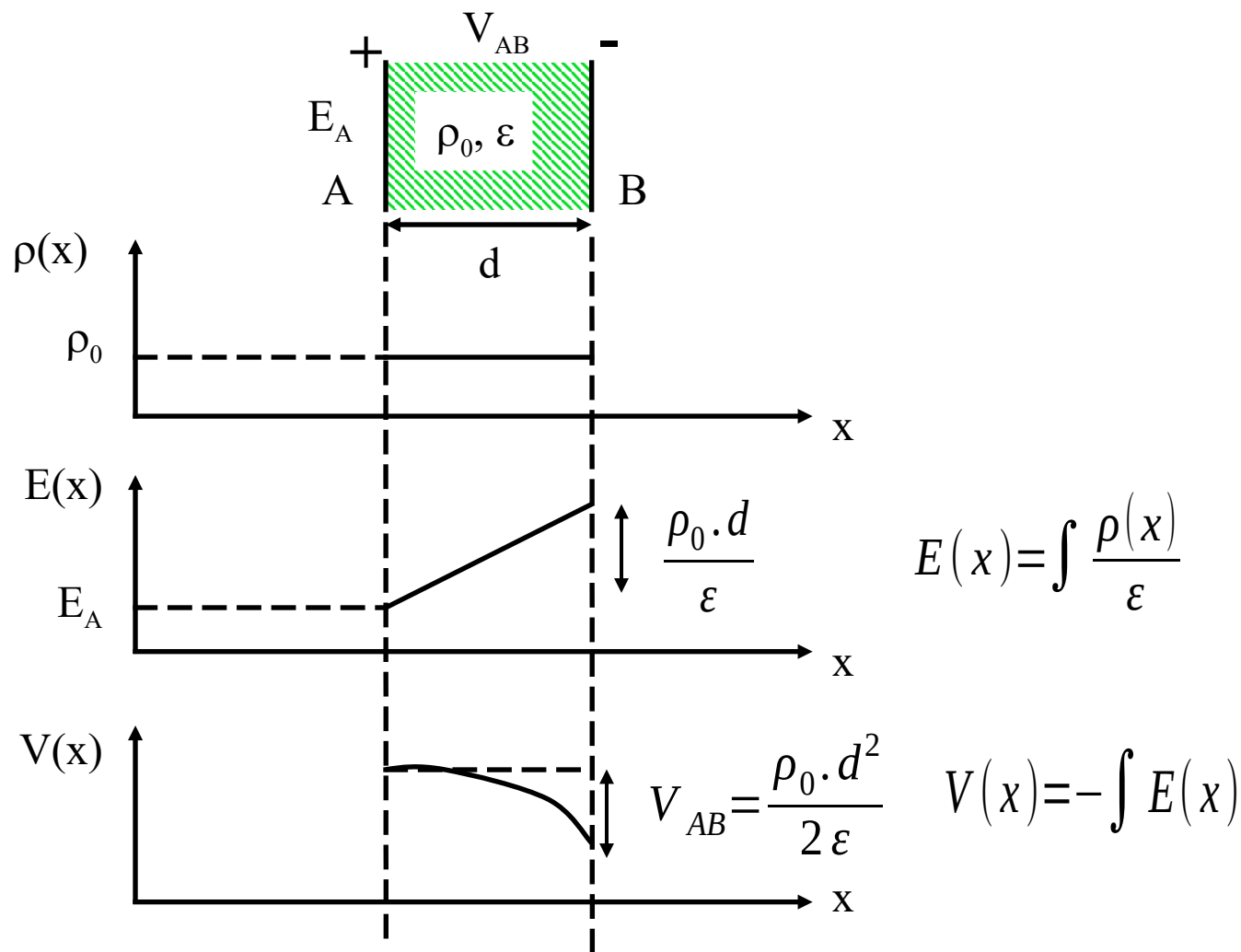
$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon}$$

$$\frac{dV}{dx} = -E(x)$$

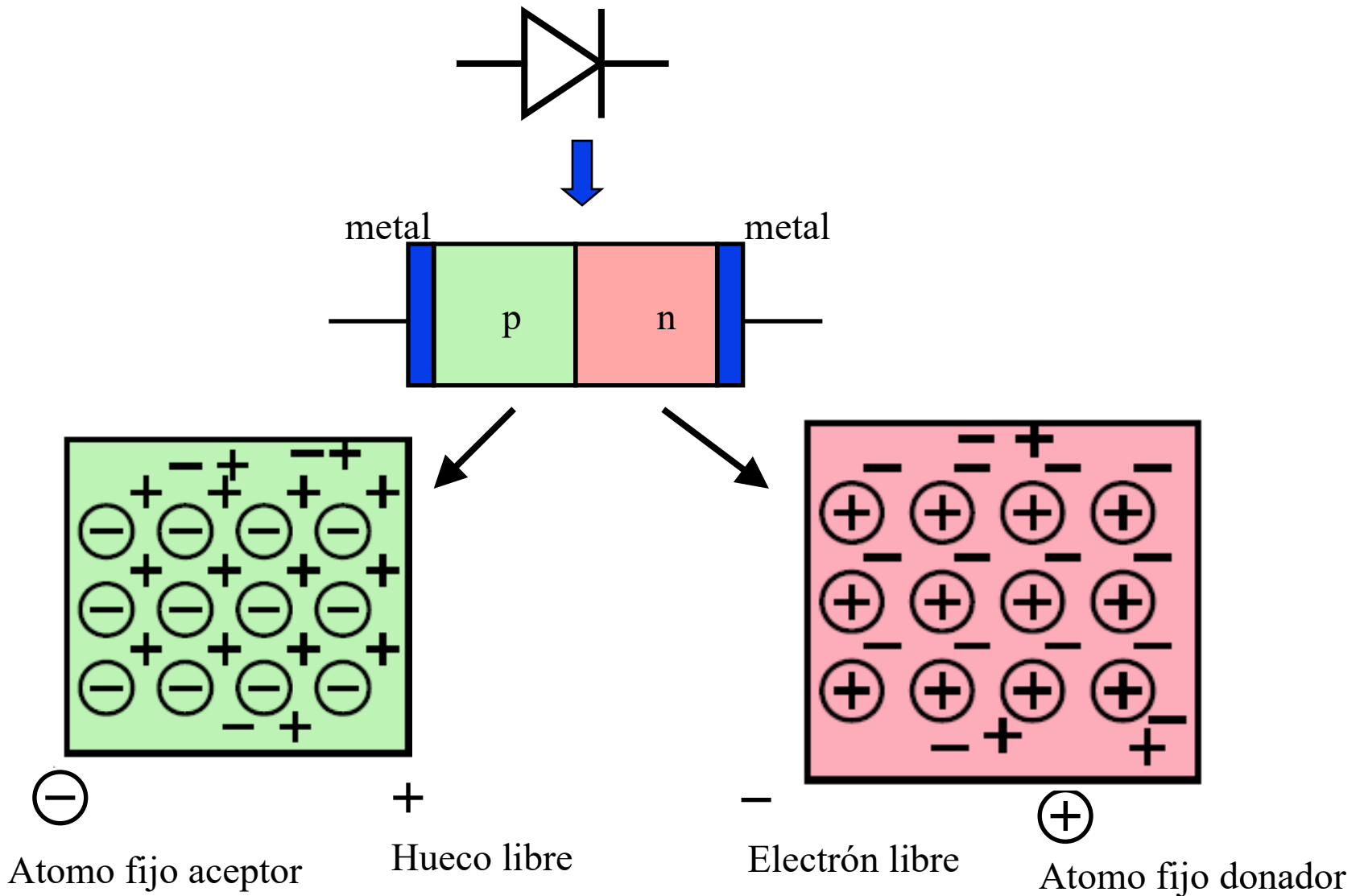
$$\frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon}$$

Ecuación de Poisson

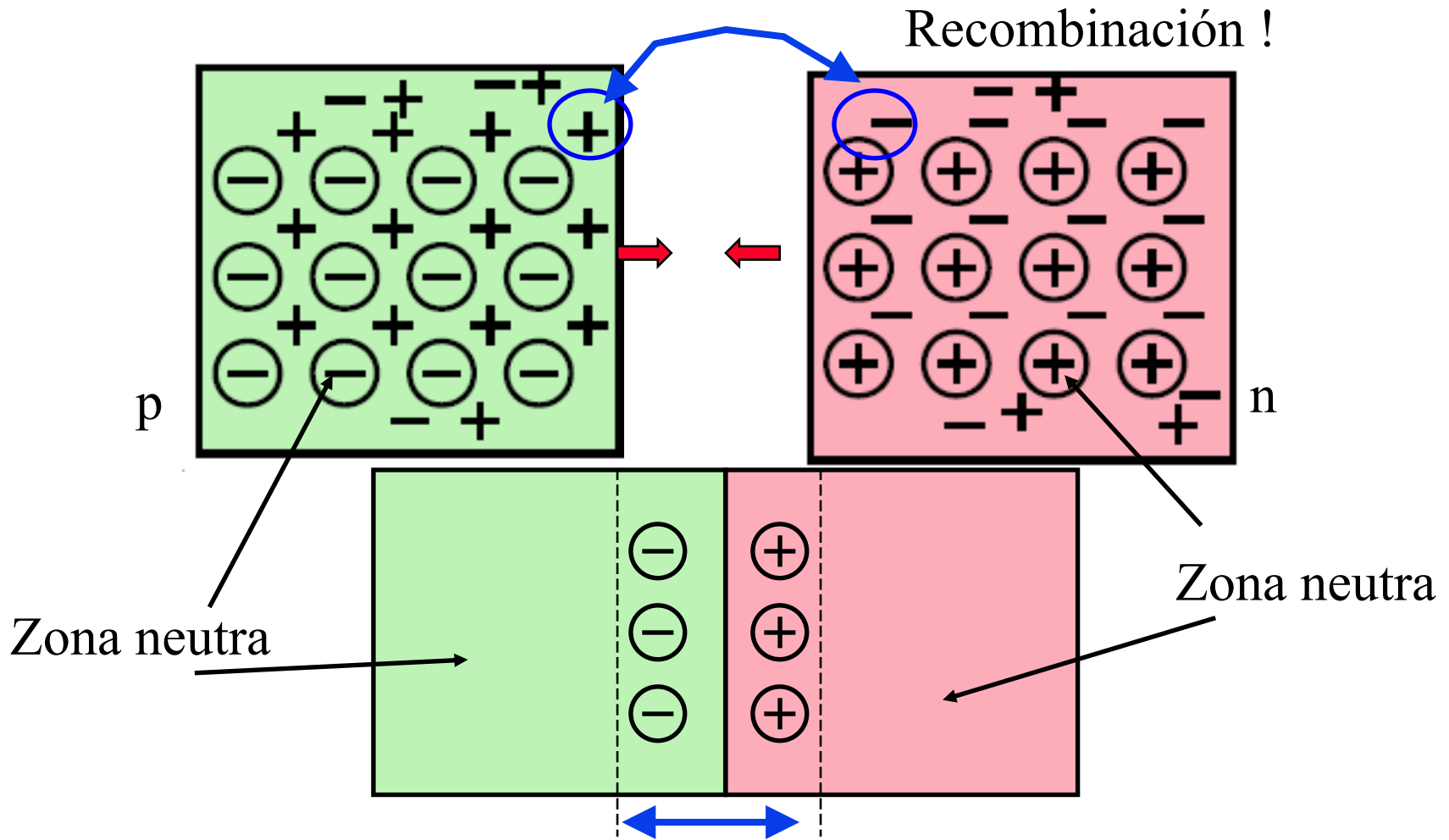
# Ejemplo: Leyes Básicas de Electroestática en una Dimensión



# Juntura p-n



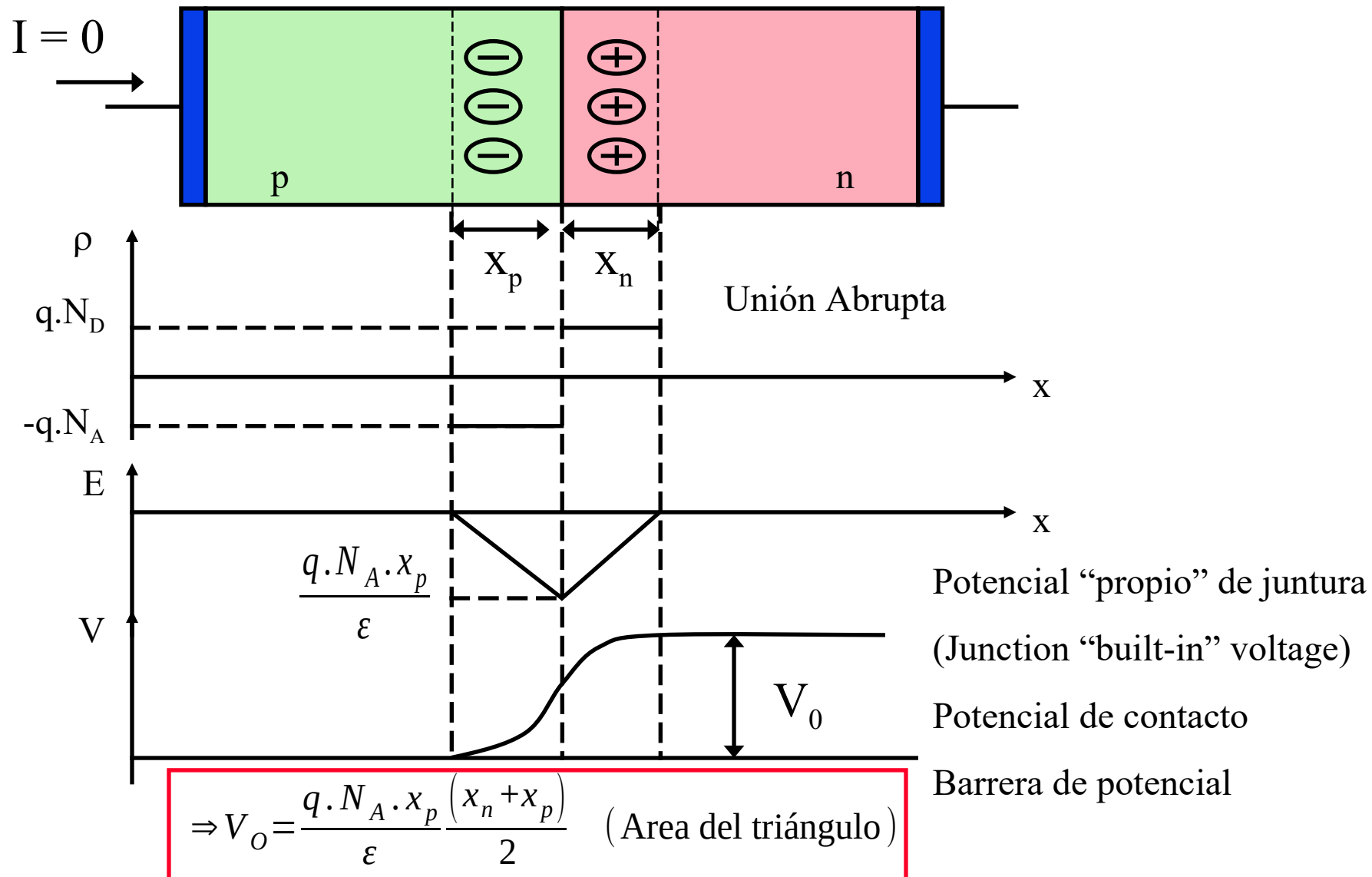
# Juntura p-n en circuito abierto (1)



Zona de carga espacial, de vaciamiento (“depletion” o deplexión) o de cargas fijas

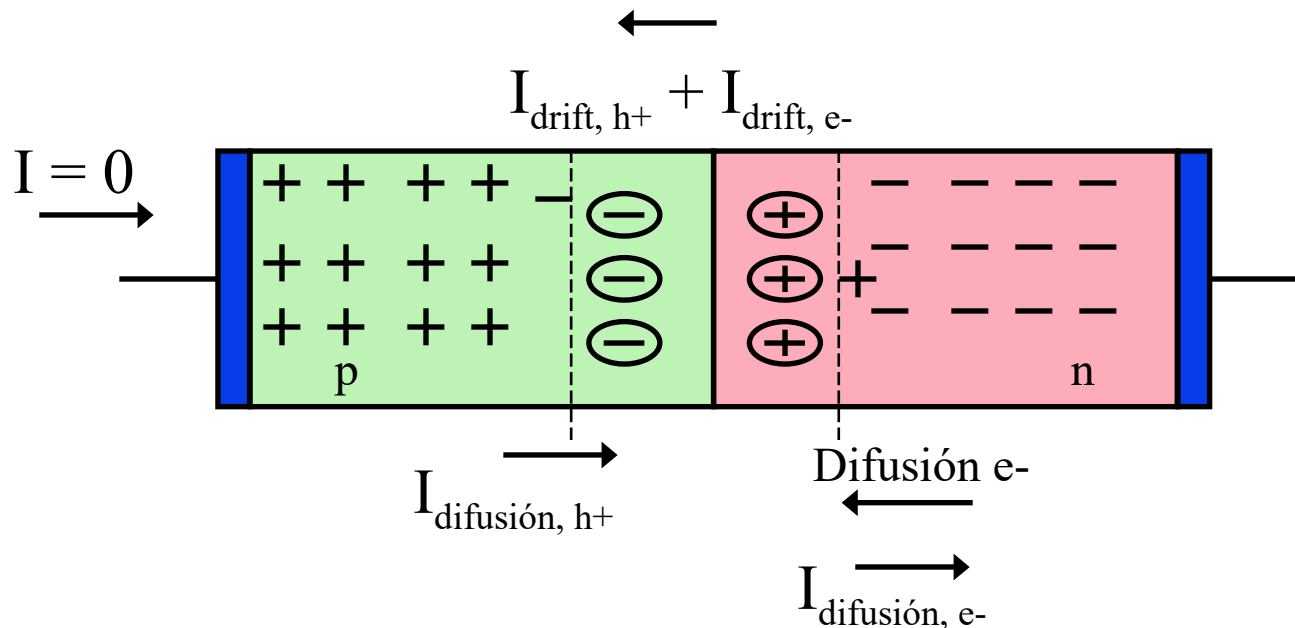


# Juntura p-n en circuito abierto (2)



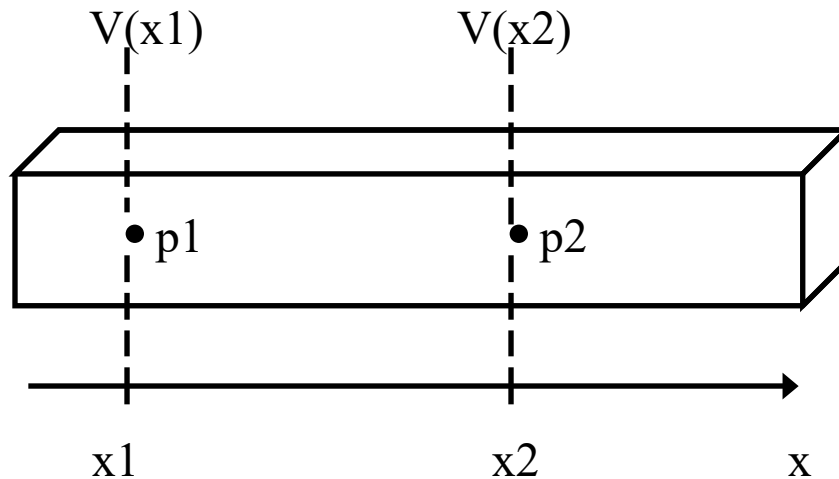
# $V_0$ : potencial de contacto

- ◆ Fenómeno análogo al usado en las termocuplas para medir temperatura.
- ◆ Su valor es tal que:
  - Cumpla las leyes de la electrostática
  - Equilibre corrientes de difusión y drift (para electrones y huecos) en la juntura:



# Consecuencia de equilibrio corrientes de difusión y arrastre

## Caso General: Variación de Potencial en Semiconductor No Uniformemente Dopado



$$\Delta V = V_{21} = V(x_2) - V(x_1) \quad ? /$$

Corriente de arrastre de  $h^+$  ( $e^-$ ) sea igual y opuesta a corriente de difusión de  $h^+$  ( $e^-$ )

$$J_{drift_{h^+}} + J_{diff_{h^+}} = 0$$

$$J_{drift_{e^-}} + J_{diff_{e^-}} = 0$$

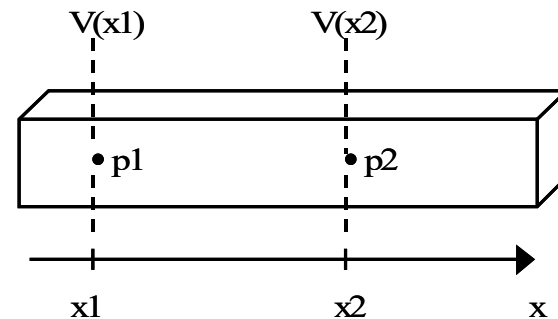
# Variación de Potencial en Semiconductor No Uniformemente Dopado (I)

$$J_{drift_{h^+}} + J_{diff_{h^+}} = 0$$

$$q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E - q \cdot D_p \frac{dp}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow E = \frac{D_p}{\mu_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dx}, \quad E = -\frac{dV}{dx}$$

$\underbrace{\frac{D_p}{\mu_p}}_{V_T}$

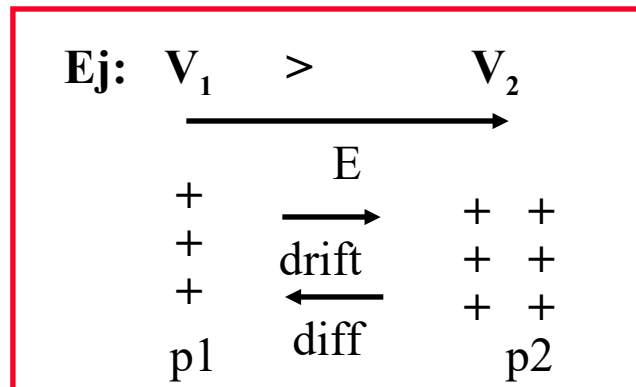


$$\Rightarrow \frac{dV}{dx} = -V_T \frac{1}{p} \frac{dp}{dx} \quad \Rightarrow \quad \frac{dV}{dp} = -V_T \frac{1}{p}$$

cambio de variable

$$\Rightarrow V_{21} = V_2 - V_1 = V_T L \frac{p_1}{p_2}$$

$$\Rightarrow p_1 = p_2 \cdot e^{V_{21}/V_T}$$



# Variación de Potencial en Semiconductor No Uniformemente Dopado (II)

$$\text{huecos: } p_1 = p_2 \cdot e^{V_{21}/V_T}$$

$$\text{Analogamente, electrones: } n_1 = n_2 \cdot e^{-V_{21}/V_T}$$

⇒ Multiplicando ambas ecuaciones:

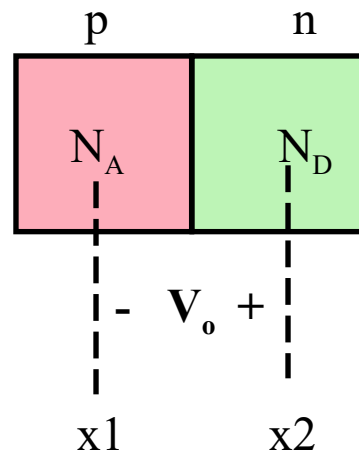
$$n_1 p_1 = n_2 p_2$$

Independiente de  $x$  ( $\forall x$ ) y por tanto independiente del dopado

$$\Rightarrow np = n_i p_i = n_i^2$$

$$\Rightarrow np = n_i^2 \quad \text{Ley de acción de masas}$$

# Variación de Potencial en Semiconductor No Uniformemente Dopado (III): Juntura p-n



$$V_O = V_{21} = V_T L \frac{p_1}{p_2}$$

$$V_O = V_T L \frac{p_{p0}}{p_{n0}}$$

$$p_{p0} = N_A, \quad p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

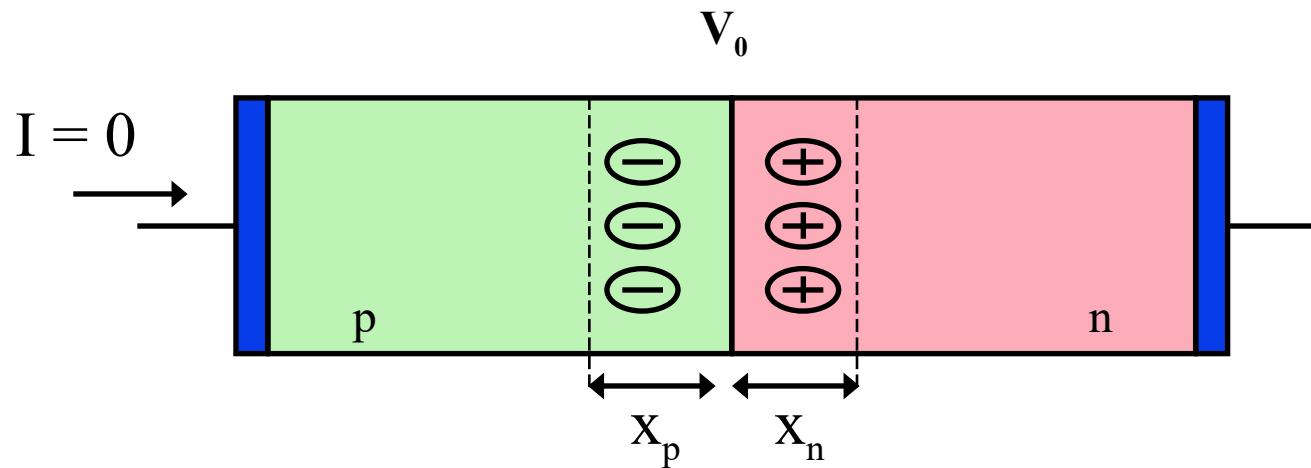
$$V_O = V_T L \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}$$

$V_O$  a partir de equilibrio entre corrientes de difusión y arrastre

# $V_o$ Potencial de Contacto

$$V_o = V_T L \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}$$

$$V_o \cong 0.6V \dots 0.8V @ T_{amb}$$



- No se puede medir directamente con un tester se compensa con potenciales de contacto en metal – semiconductor
- Si se pudiera podríamos extraer energía de la juntura p-n (tendríamos una pila !)

# Ancho de la Zona de Deplexión (I)

Se tiene igual cantidad de cargas fijas a cada lado pues:

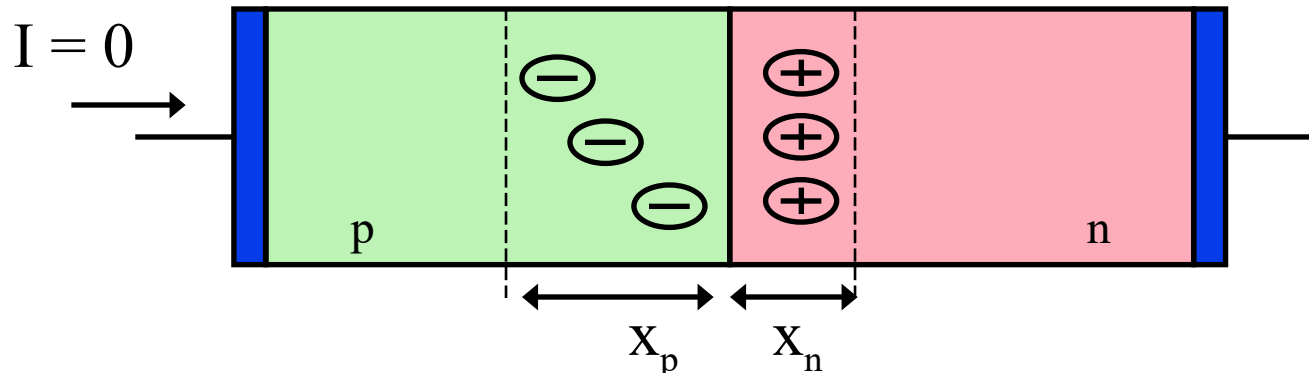
- cada carga fija del lado n corresponde a un e- que se recombino con un h+ del lado p y dejó una carga fija descubierta del lado p.

- el total seguirá siendo neutro

$$\Rightarrow q \cdot x_p \cdot A \cdot N_A = q \cdot x_n \cdot A \cdot N_D$$

$$\Rightarrow \frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$$

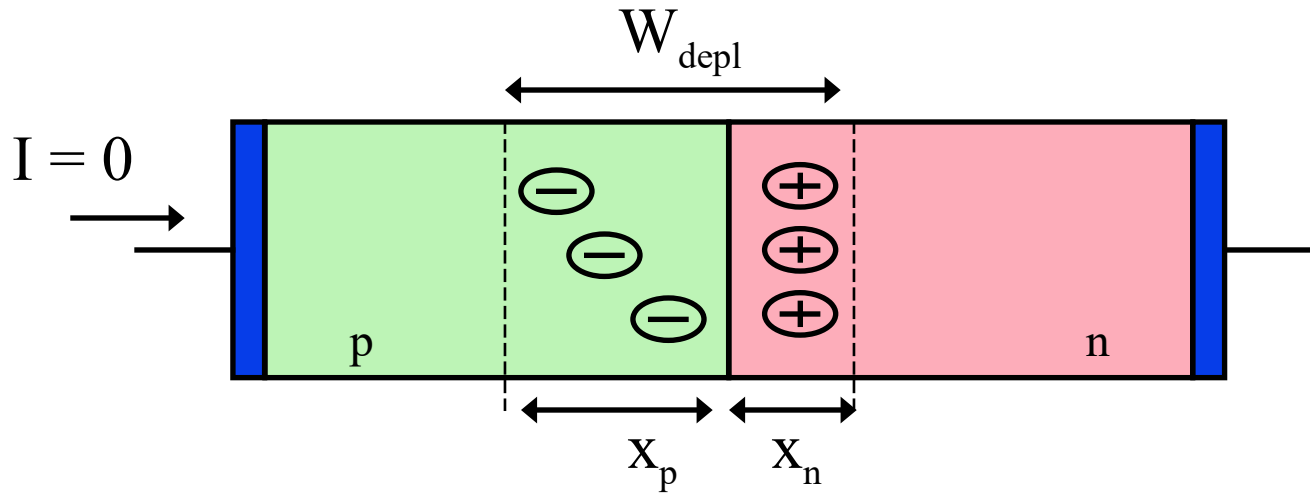
Representación para caso  $N_D > N_A$  (lado n más dopado)





# Ancho de la Zona de Deplexión (II)

Representación para caso  $N_D > N_A$  (lado n más dopado)



$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$$

$$V_O = \frac{q \cdot N_A \cdot x_p}{\epsilon} \frac{(x_n + x_p)}{2} \quad (\text{Electrostática})$$

$$\Rightarrow x_p = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon \cdot V_O \cdot N_D}{q \cdot N_A (N_A + N_D)}}$$

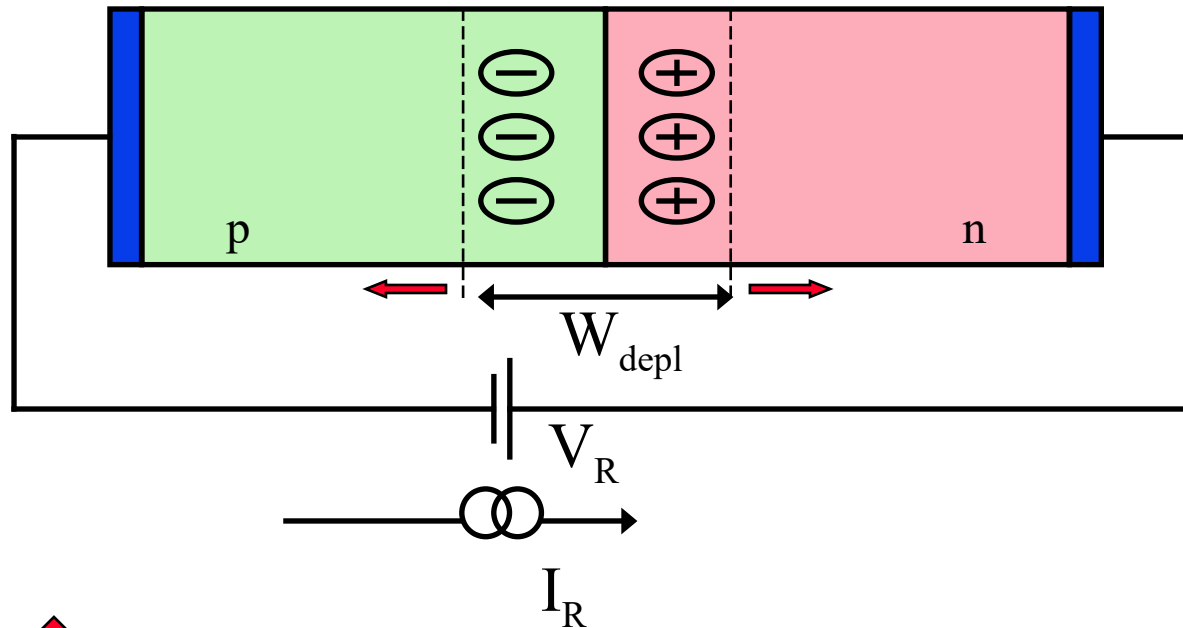
$$\text{con } V_O = V_T L \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}$$

(Equilibrio corrientes)

$$W_{depl} = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon \cdot V_O \cdot N_A + N_D}{q \cdot N_A N_D}}$$

$$W_{depl} \cong 0.1 \mu\text{m} \dots 1 \mu\text{m}$$

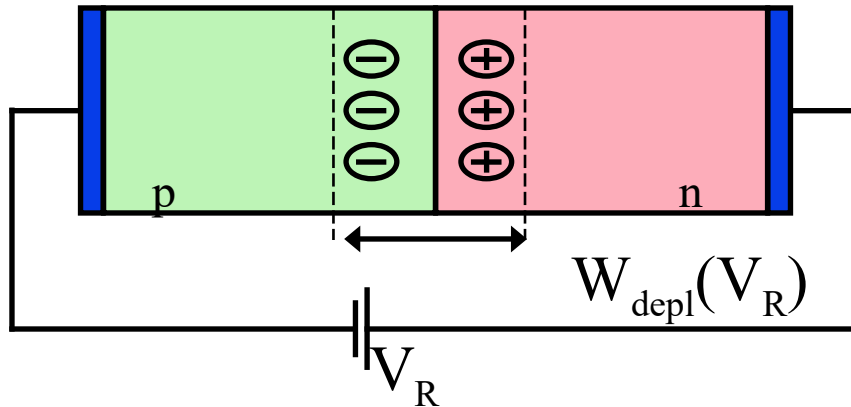
# Juntura p-n en inverso



- ◆  $W_{\text{depl}}$  ↑
- ◆  $I_{\text{difusión}}$  ↓
- ◆  $I_{\text{drift}}$  subiría pero limitada por portadores minoritarios a ambos lados de la juntura.

$$I_{\text{drift, e}^-} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E \cdot A \Rightarrow \text{limitado por e}^- \text{ del lado p (minoritarios)}$$

# Capacidad de Deplexión (I)

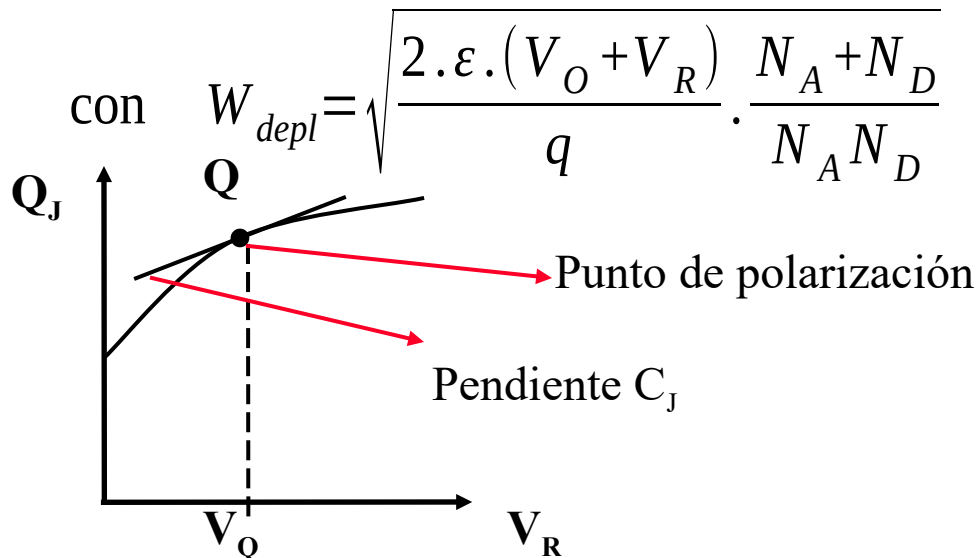


$\Rightarrow Q_J$  (carga de la juntura)  $Q_J(V_R) \Rightarrow$   
 $C_J(V_R)$  (capacitor no lineal)

Importa en respuesta en frecuencia de dispositivos

Se usa como capacitor variable

$$Q_J = q \cdot x_p \cdot A \cdot N_A = q \cdot x_n \cdot A \cdot N_D = q \cdot \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A \cdot W_{depl}$$



Aproximación de pequeña señal:

$$C_J = \left. \frac{dQ_J}{dV_R} \right|_{V_R = V_Q}$$

## Capacidad de Deplexión (II)

$$Q_J = q \cdot \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A \cdot W_{depl}, \quad W_{depl} = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon \cdot (V_O + V_R)}{q} \cdot \frac{N_A + N_D}{N_A N_D}}, \quad C_J = \left. \frac{dQ_J}{dV_R} \right|_{V_R = V_Q}$$

Derivando:

$$C_J = \frac{\epsilon \cdot A}{W_{depl}} \quad (\text{coincide con expresión cap. ideal de placas paralelas !!})$$

$$C_J = \frac{C_{J0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_O}}} \quad C_{J0} = C_J|_{V_R=0} = A \sqrt{\frac{\epsilon \cdot q}{2} \frac{N_A \cdot N_D}{N_A + N_D} \frac{1}{V_O}}$$

Lo anterior para juntura abrupta, para juntura gradual:

$$C_J = \frac{C_{J0}}{\left(1 + \frac{V_R}{V_O}\right)^m} \quad (\text{m: } 1/3 \dots 1/2 \dots)$$

